

## (الفصل الثالث)

### أمثلة ومسائل محلولة

١- ضغط غاز  $O_2$  اللازم للحصول على تغطية ما لذرات الأكسجين الممتزة على سطح الفضة عند  $K = 700$  يساوي  $1 \times 10^{-3} \text{ mb}$ . فإذا كان الضغط اللازم للحصول على نفس التغطية للسطح عند  $K = 800$  يساوي  $36 \text{ mb}$ ، قدر أثاليي الإمتاز المتساوي الحجم لغاز  $O_{2(g)}$  على  $\text{Ag}$ . باستخدام المعادلة رقم (1.34).

$$\begin{aligned} [\log_e(P_1/P_2)]_\theta &= \frac{\Delta H_{AD}}{R} \left( \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \\ \therefore \log_e \frac{36}{1} &= \frac{\Delta H_{AD}}{8,314} \left( \frac{1}{800} - \frac{1}{700} \right) \\ \therefore 3.58 &= \frac{\Delta H_{AD}}{8,314} (-1.7817 \times 10^{-4}) \\ \therefore \Delta H_{AD} &= -\frac{3.58 \times 8,314}{1.7857 \times 10^{-4}} \\ &= -167 \text{ } kJ mol^{-1} \end{aligned}$$

٢- بين بواسطة الرسم البياني قابلية التطبيق للإزوثيرمات فرنديليش ولانجمير للمعطيات المجدولة أدناه.

مساحة (gm <sup>-2</sup> )	كتلة الغاز الممتر لكل وحدة الضغط (Nm <sup>-2</sup> )
0.140	0.28
0.176	0.40
0.221	0.61
0.278	0.95
0.328	1.70
0.384	3.40

إيزوثيرم فرنديتش (Freundlich) – اعتبر لاعتماد اللوغاريتمي لأنشالي الإمتزاز على

$$\theta = C_3 P^{1/C_4} \quad (1.39)$$

وإذا أخذنا اللوغاريتم لطريق هذه المعادلة سنحصل على :

$$\log_e \theta = \log_e C_3 + \frac{1}{C_4} \log_e P$$

وباستعمال المعادلة رقم (1.19)

$$\theta = m / m_{\infty}$$

$$\therefore \log_e \left( \frac{m}{m_{\infty}} \right) = \log_e C_3 + \frac{1}{C_4} \log_e P$$

$$\therefore \log_e m - \log_e m_{\infty} = \log_e C_3 + \frac{1}{C_4} \log_e P$$

$$\therefore \log_e m = \log_e C_3 + \log_e m_{\infty} + \frac{1}{C_4} \log_e P$$

$$\therefore \log_e m = \log_e (C_3 m_{\infty}) + \frac{1}{C_4} \log_e P \quad y = c + mx$$

.. ارسم  $\log_e m$  مقابل  $\log_e P$ . إذا تم الحصول على خط مستقيما في الرسم

البيانى ، فإن الإمتزاز ينبع لـ إيزوثيرم فرنديتش. فإن لم يكن ذلك !

جرب إيزوثيرم لأنجمير (Langmuir) —— أعتبر أنثالي الامتزاز لا تعتمد على التغطية. باستخدام المعادلة رقم (1.19).

$$\frac{P}{m} = \frac{1}{m_\infty K} + P \left( \frac{1}{m_\infty} \right) \quad y = c + mx$$

. أرسم  $P/m$  مقابل  $P$ . إذا تحقق امتزاز لأنجمير، فيجب أن يكون الرسم البياني

خطا مستقيماً ميله يساوي  $1/m_\infty$  ونقطة تقاطعه  $1/m_\infty K$

$P/m (N\text{g}^{-1})$	$P (\text{Nm}^{-2})$
0.28	2.00
0.40	2.27
0.61	2.76
0.95	3.42
1.70	5.18
3.40	8.85

و بما أنه تم الحصول على خط مستقيم، فمعنى ذلك أن امتزاز لأنجمير قد تحقق. و عندئذ فإن :  $m_\infty = 0.423 \text{ Nm}^{-2}$  و  $K = 1.82 \text{ (Nm}^{-2}\text{)}^{-1}$

٣- نتائج حجم غاز (مقاس عند 1 atmosphere و 273 K) متر على 1g من الفحم النباتي عند ضغوط مختلفة مدونة أدناه :

$P(\text{cm Hg})$	1.0	2.0	3.0	5.0	10.0
$V(\text{cm}^3)$	45.0	55.9	60.2	64.7	68.4

إذا كان قطر جزيئات الغاز يساوي تقريراً 0.4 nm، فأوجد المساحة السطحية للفحم النباتي. (إن حجم الجزيء الواحد لغاز مثالي عند 273 K و 1 atm يساوي  $0.0244 \text{ m}^3$ ).

إذا اعتبرنا امتزاز لأنجمير، نستخدم المعادلة رقم (1.20).

$$\therefore \left( \frac{P}{V} \right) = \frac{1}{V_\infty K} + P \left( \frac{1}{V_\infty} \right)$$

.. ارسم  $P/V$  مقابل  $P$ . إذا تحقق امتياز لانجمير، فيجب أن يكون الرسم البياني خطًا مستقيماً ميله يساوي  $1/V_\infty K$  ونقطة تقاطعه  $1/V_\infty$ .

$P/V$ ( $cm\text{-Hg}/cm^3$ )	$P$ (cm Hg)
1.0	0.02222
2.0	0.03578
3.0	0.04983
5.0	0.07728
10.0	0.14620

$$\text{نحصل من الميل على } V_\infty = 73 \text{ cm}^3$$

نظراً أن  $V_\infty$  يناسب حجم الغاز اللازم لتكوين طبقة أحادية، يمكن تحويل  $V_\infty$  إلى عدد مولات الغاز

$$(ملاحظة : يجب تحويل \text{cm}^3 \text{ إلى m}^3) \quad \frac{73/10^6}{0.0244} = 2.99 \times 10^{-3} \text{ moles}$$

وبالتالي، فإن عدد الجزيئات المناسب لطبقة أحادية هو  $2.99 \times 10^{-3} \times 6.023 \times 10^{23} = 1.8 \times 10^{21}$  molecules

لقد أشرنا على أن قطر جزيء الغاز المترافق يساوي  $10^{-9} \times 0.4$ ، إذن باعتبار طبقة مرصوصة، فإن المساحة الكلية للفحم النباتي ما هي إلا مساحة جزيء واحد مضاعف بالعدد الكلي للجزيئات المناسبة لطبقة واحدة :

$$\text{Charcoal surface area} = \pi \times \left( \frac{0.4 \times 10^{-9}}{2} \right)^2 \times 1.8 \times 10^{21} = 226 \text{ m}^2$$

( المساحة السطحية للفحم النباتي )

∴ ١ g من الفحم النباتي لها مساحة سطحية قيمتها  $m^2 = 226$ . إن هذا الرقم الكبير له علاقة بالمسامية.

٤- ارسم السطح (110) لمادة مكعبه مركزه الجسم ذات ثابت شبكي يساوي  $3.16 \text{ \AA}$ . بين خلية الوحدة للسطح وأحسب الكثافة الذرية السطحية. ما هو الزمن المستغرق لامتزاز  $0.5 \text{ ML}$  من الهيدروجين على السطح عند  $\text{Torr} = 10^{-9}$  و  $K = 300$  ، إذا اعتبرنا أن الامتزاز تفككي وأن احتمالية الاتزان متساوية للوحدة؟

يتبيّن من (الشكل رقم ١.١٥) أن خلية الوحدة هي على شكل مستطيل مركز له مساحة تعطى بالعلاقة  $a \times \sqrt{2}a = \sqrt{2}a^2$

$$\therefore \text{area of unit cell} = \sqrt{2} \times (3.16 \text{ \AA})^2 = 14.12 \text{ \AA}^2$$

(مساحة خلية الوحدة)

كل خلية وحدة تحتوي على ذرتين (الذرة المركزية هي منفردة للخلية المعنية وأما الذرات الأربع الركنية، فكل واحدة منها تساهم بربع ذرة، نظراً أن كل واحدة منها مشتركة بين أربع خلايا وحدة. لذلك، فإن المساحة لكل ذرة هي  $14.12 \text{ \AA}^2 / 2 = 7.06 \text{ \AA}^2$ .

$$\text{Density of atoms per cm}^2 = \frac{1}{7.06 \times 10^{-16}} \text{ (cm}^2\text{ إلى \AA}^2\text{)}$$

كثافة الذرات لكل  $\text{cm}^2$

$$= 1.416 \times 10^{15}$$

حساب سرعة القذف :

$$Z = \frac{P}{(2\pi nkT)^{1/2}} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-2}$$

$$1 \text{ Torr} = 1.333 \times 10^2 \text{ Nm}^{-2}$$

$$\therefore 10^{-9} \text{ Torr} = 1.333 \times 10^{-7} \text{ Nm}^{-2} = 1.333 \times 10^{-11} \text{ Ncm}^{-2}$$

$$2 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$$

$$\text{H}_2 = m = \frac{\text{كتلة جزيء}}{6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}$$

$$m = 3.321 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$Z = \frac{1.333 \times 10^{-11} N cm^{-2}}{\{2\pi(3.321 \times 10^{-27} kg)(1.381 \times 10^{-23} JK^{-1})(300 K)\}^{1/2}}$$

وعليه ، فإن سرعة التغطية  

$$1.013 \times 10^{-3} = \frac{1.434 \times 10^{12} cm^{-2} s^{-2}}{1.416 \times 10^{15} cm^{-2}}$$
  
 متوقعة.

ولكن باعتبار امتراز تفككي ، أي انقسام كل جزيء  $H_2$  إلى ذرتين عند الامتراز :  
 التغطية =  $2.026 \times 10^{-3}$  طبقات أحادية لكل ثانية.

وبالتالي فإن الزمن المستغرق عند  $Torr^{-9}$  لتراكم 0.5 ML من المترز تساوي  
 $(0.5 \times 1) / (2.026 \times 10^{-3})$  ثانية أو 4.1 دقيقة.

إن هذا المثال يمثل أسوء حالة سيناريو : غاز يتحرك بسرعة عالية وباحتمالية اللاتزاق واحدة. لاحظ أنه حتى ولو أن الضغط خفيض إلى  $Torr^{-9}$  ، فإن كمية ملوثة لا تهمل قد تراكمت في دقائق فقط.

- يؤدي ترسيب رقيقة معدن على ماز من Cu إلى انخفاض شدة قمة أوجيه ذات الطاقة الحرارية Cu eV 60 إلى 76 ، 50 ، 25 و 6% من القيمة للسطح النقي لرقية سمكها 2 ، 5 ، 10 و  $20\text{\AA}$  على التوالي. قدر بيانيا القيمة لمتوسط المسار الحر غير المرن لإلكترونات أوجيه eV 60.

إن العلاقة التي تعطي انخفاض شدة أوجيه للماز بدالة السماكة  $d$  للرقية عند انبعاث عمودي هي :

$$I(d) = I_o \exp\left(\frac{-d}{\lambda}\right) \quad (1.53)$$

حيث  $I_0$  = الشدة للماز النقى و  $\lambda$  = متوسط المسار الحر غير المرن.

باستعمال اللوغاريتم الطبيعي

$$\ln I(d) = \ln I_0 - \frac{d}{\lambda}$$

ويتجيد شدة السطح النقى إلى 1 ( $\ln I_0 = 0$ ) normalizing

$$\ln I(d) = \frac{-d}{\lambda} = -\left(\frac{1}{\lambda}\right)d$$

وبالتالى، فإن رسم منحنى  $\ln I(d)$  مقابل السماكة  $d$  للحقيقة سيكون خطى ذوا ميل =  $\frac{1}{\lambda}$ .

$d(\text{\AA})$	$I(d)$	$\ln I(d)$
0	1	0.00
2	0.76	-0.274
5	0.50	-0.693
10	0.25	-1.386
20	0.06	-2.813

$$\frac{1}{\lambda} = -0.141 \text{ \AA}^{-1} \quad \text{الميل} \\ \therefore \lambda = 7.1 \text{ \AA}$$

في الحقيقة، يتم تقدير متوسط المسار الحر غير المرن بدقة بهذه الطريقة، أي بقياس الانخفاض في XPS للماز أو بواسطة قمم أوجيه بدلاًلة سماكة الرقيقة (التي يتم معايرتها مسبقاً). يعتمد التحليل على أن النمو يحدث بطريقة طبقة فطبقة، وهذا ما لا يحدث غالباً، مما يؤدى إلى درجة من التشتت في قيم التجارب.

٦- يؤدي نمو طبقة رقيقة جداً من النحاس بطريقة طبقة فطبقة على ماز من البلاديوم إلى انخفاض في قمة XPS الماز ( $BE = 335 \text{ eV}$ ) إلى ٤٠٪ من قيمتها في حالة السطح النقي لما تتم إثارتها بواسطة إشعاع  $\text{Al}-K_{\alpha}$  ( $h\nu = 1486.6 \text{ eV}$ ). المطلوب هو تقدير :

(أ) سماكة رقيقة Cu

(ب) الانخفاض في إشارة XPS عند زاوية انبعاث تساوي  $70^\circ$   
(يمكن افتراض أن متوسط القطر الذري للنحاس هو  $2.55 \text{ \AA}$ . أعتبر  $\phi = 5 \text{ eV}$ ) .

(أ) أولاً: أحسب متوسط المسار الحر غير المرن لقمة XPS للماز :

$$E_{\text{kin}} = h\nu - E_b - \phi = 1486.6 - 335 - 5 \text{ eV}$$

$$E_{\text{kin}} = 1147 \text{ eV}$$

: يعطى IFMP بالمعادلة رقم (١.٥٤) :

$$\lambda(nm) = \frac{538a}{(E_{\text{kin}})^2} + 0.41a^{3/2}(E_{\text{kin}})^{1/2} = \frac{538}{(1147)^2} \times 0.255 + 0.41(0.255)^{3/2}(1147)^{1/2}$$

$$\therefore \lambda = 1.79 \text{ nm}$$

إن اخالل قمة XPS للماز مع سماكة الرقيقة توافق قانون اخالل أسي. عند انبعاث عمودي ، تصلح المعادلة رقم (١.٥٣) :

$$I(d) = I_0 \exp(-d/\lambda)$$

باستعمال اللوغاريتم الطبيعي

$$\ln[I(d)/I_0] = -d/\lambda$$

$$d = \lambda \ln[I(d)/I_0] = -1.79 \log_e(0.4)$$

$$\therefore d = 1.64 \text{ nm.}$$

∴ سمك رقيقة النحاس يساوي ١.٦٤ nm.

(ب) بالنسبة للانبعاث العمودي ، إن طول المسار التعاملی المتخذ من طرف الإلكترون يزداد بقيمة

$$d_{\text{eff}} = d / \cos \theta$$

$$\therefore d_{\text{eff}} = \frac{1.64}{\cos 70^\circ} = 4.8 \text{ nm}$$

وبالتالي

$$\frac{I}{I_0} = \exp\left(\frac{-4.8}{1.79}\right) = 0.068$$

.. عند زاوية ابعاد قيمتها  $70^\circ$  ، تساوي قيمة XPS للماز 7% من شدتها للسطح النقى. قارن هذه القيمة بالقيمة عند الانبعاث العمودي.

٧- تم قياس احتمالية الالتراق التفككي للأكسجين على  $\text{Cu}(110)$  عند درجة حرارتين مختلفتين بواسطة حزمة جزئية حرارية. بيّنت المعطيات أن عند كل درجة حرارة ، يحدث انخفاض خطى لقيمة  $S$  مع التغطية. كما لوحظ كذلك نموذج LEED (الموضح في الصورة أدناه) عند تغطيات منخفضة ذات شدة قصوى عند تغطية تساوى بالضبط  $0.5 \text{ ML}$ . من هذه المعلومات :

(أ) أحسب طاقة التنشيط للامتزاز التفككي.

(ب) أقترح بنية للطبقة العلوية تكون متوافقة مع نموذج LEED التي تم ملاحظتها.

(ج) وضح اعتماد  $S$  على  $\theta$  بمفهوم آلية الامتزاز.

(عند  $K = 300$ )  $S_0 = 0.22$  ; عند  $K = 850$ )  $S_0 = 0.45$  حيث تمثل درجة الحرارة ، درجة حرارة الحزمة الجزئية الحرارية).

(د) إن احتمالية الالتراق ( $S_0$ ) للتغطية صفر تكون متوافقة لعلاقة أرهينيوس

$$S_0 = S' \exp\left(\frac{-E_{\text{Diss}}}{RT}\right) \quad (i)$$

حيث تمثل  $S'$  احتمالية الالتزاق ذات طاقة التشتيط تساوي صفر. باستعمال اللوغاريتم الطبيعي

$$\ln S_o = \ln S' - \frac{E_{Diss}}{RT} \quad (ii)$$

إذن، لنجعل على  $E_{Diss}$  ، يجب علينا معرفة إما  $S'$  أو نرسم منحنى  $\ln S_o$  مقابل  $\frac{1}{T}$  . إذا كان لدينا  $S_o$  عند درجتين من الحرارة  $T_1$  و  $T_2$

$$(\ln S_o)_{T_1} = \ln S' - \frac{E_{Diss}}{RT_1} \quad (iii)$$

$$(\ln S_o)_{T_2} = \ln S' - \frac{E_{Diss}}{RT_2} \quad (iv)$$

وبطريق المعادلة (iv) من المعادلة (iii)

$$(\ln S_o)_{T_2} - (\ln S_o)_{T_1} = -\frac{E_{Diss}}{RT_2} + \frac{E_{Diss}}{RT_1} = \frac{E_{Diss}}{R} \left( \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$\ln \frac{(S_o)_{T_2}}{(S_o)_{T_1}} = \frac{E_{Diss}}{R} \left( \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

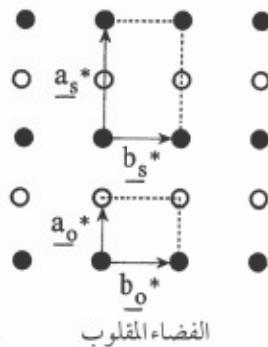
.  $S_o = 0.45$  ٨٥٠ K ؛ عند  $S_o = 0.22$  ٣٠٠ K وهذا بتعويض عنده

$$\therefore \ln \left( \frac{0.45}{0.22} \right) = \frac{E_{Diss}}{R} \left( \frac{1}{300} - \frac{1}{850} \right)$$

$$\therefore E_{Diss} = 2.77 \text{ } kJ \text{ } mol^{-1}$$

(ب) باستعمال نموذج LEED (انظر إلى الشكل أدناه)، حدد خلية الوحدة للفضاء الممكوس للماز ووحدة خلية الطبقة العلوية.

$\bullet$  = بقع الماز  
 $\circ$  = بقع الطبقة العلوية



الفضاء المعكوس

عرض متجهات خلية وحدة الماز

$$a_o^* = \frac{1}{2} a_s^* + 0 b_s^*$$

$$b_o^* = 0 a_s^* + b_s^*$$

والآن كون المصفوفة  $G^*$  للفضاء المعكوس

$$G^* = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ثم بعد ذلك حول من الفضاء المعكوس إلى الفضاء الحقيقي

$$G = \frac{1}{\det G^*} \begin{bmatrix} G_{22}^* - G_{21}^* \\ -G_{12}^* G_{11}^* \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

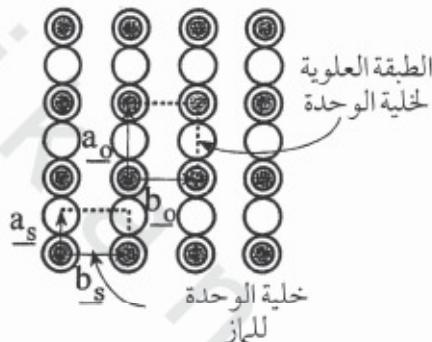
انظر المعادلة رقم (2.25)

$$G = \frac{1}{1 \times 1/2 - 0 \times 0} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

اكتب موجهات الفضاء الحقيقي للطبقة العلوية بصطلاحات الخاصة بالماز

$$\begin{aligned} a_o &= 2 a_s + 0 b^* \\ b_0 &= 0 a_s + 1 b_s \end{aligned}$$

ارسم سطح الماز وأبني خلية الوحدة للطبقة العلوية مستخدما الموجهات أعلاه (انظر إلى الشكل أدناه).



#### القضاء الحقيقي

رموز وود (Wood's notation)  $\text{Cu}(110)-\text{p } (2\times 1)-\text{O } (0.5 \text{ ML})$

رموز المصفوفة  $\text{Cu}(110)-\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}-\text{O } (0.5 \text{ ML})$

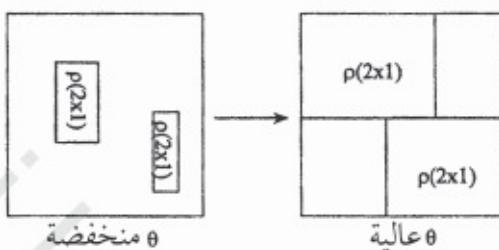
(ج) غالباً، يتطلب الامتاز التفككي وجود موقعين للامتاز متجاورين وبالتالي تكون لها احتمالية إلتزاق تتغير وفقا للعلاقة التالية

$$S \alpha (1 - \theta)^2$$

التي تظهر واضحا أنها ليست خطية بالنسبة للتغطية. (انظر إلى الشكل رقم ١,٧).

ولكن، بالرغم من أن الامتاز تفككي، يلاحظ اعتماد خطى. وسبب ذلك هو آلية الامتاز ويمكن تفسير ذلك إذا جزر الطبقة العلوية ذات التمايل  $(2\times 1)$   $\text{p}$  تتكون حتى في حالة التغطية المنخفضة، كما هو موضح في الشكل. وهذا يوضح لماذا يمكن ملاحظة

نموذج LEED (2x1) p حتى في حالة التغطية الأقل من 0.5 ML. بما أن المساحة الحرة لجزر (2x1) p ترتفع خطياً مع التغطية، بين الصفر و 0.5 ML، فيمكن كذلك تفسير التغير الخططي لاحتمالية الالتزاق التي لوحظت تجريبياً. وبالتالي فمن المتوقع  $S \propto (1-\theta)$ .



- ٨- يؤدي امتراز 0.5 ML من الكبريت على (100) Ni إلى ارتفاع قدره 0.24 eV في دالة الشغل. أوجد الاتجاه ودرجة تحويل الشحنة بين الكبريت والنikel (نظام النيكيل هو مكعب مركز الوجه ذو ثابت شبكي قيمته 3.51 Å). بالإضافة، فإن التباعد بين الطبقات كبريت- نيكيل المقدر بطريقة LEED يساوي Å 1.3. افترض أن هذا يمثل المسافة بين الشحنة على الممتز والمستوى الصورة.

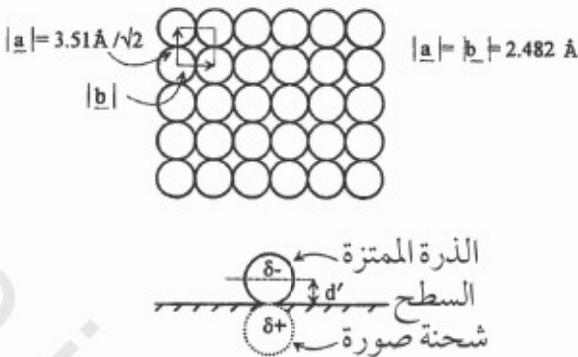
إن تغير دالة الشغل  $\Delta\phi$  مرتبط بالعزم الثنائي القطب ( $\mu$ ) لكل ممتز وفقاً للمعادلة

$$\frac{\Delta\phi}{e} = n \frac{\mu}{\epsilon_0}$$

حيث  $n$  = الكثافة السطحية للممتز بوحدة  $m^{-2}$  adatoms و  $\mu$  = سماحية الفضاء الحر =  $8.854 \times 10^{12} \text{ CV}^{-1} \text{ m}^{-1}$ . حساب  $n$  (أنظر الشكل)

$$\text{خلية الوحدة للمساحة} = (2.48 \text{ Å})^2 = 6.15 \text{ Å}^2$$

تحتوي خلية الوحدة ذرة سطحية واحدة لأن كل واحدة من الذرات الأربع مشتركة بين أربعة خلايا وحدة.



$$\text{No of atoms per } \text{m}^2 = \frac{1 \text{ m}^2}{6.15 \text{ \AA}^2} = \frac{1 \text{ m}^2}{6.15 \times 10^{-20} \text{ m}^2} = \text{m}^2 \text{ atoms m}^{-2}$$

$$\therefore \text{ طبقة أحادية واحدة} = 1.626 \times 10^{19} \text{ atoms m}^{-2}$$

ولكن تغطية السطح بالكربون هي فقط 0.25 ML

$$\therefore n = \frac{1.626}{4} \times 10^{19} = 4.065 \times 10^{18} \text{ m}^{-2}$$

حساب  $\mu$

$$\mu = \frac{\Delta \phi \epsilon_0}{en} = \frac{(0.24 \text{ V})(8.854 \times 10^{-12} \text{ CV}^{-1} \text{ m}^{-2})}{4.065 \times 10^{18} \text{ m}^{-2}}$$

$$\mu = 5.227 \times 10^{-31} \text{ C m}$$

$$\mu = qd \quad \text{والآن}$$

حيث الشحنة على الذرة الممتزة =  $q$  (انظر الشكل)

$$d = 2d' = 1.3 \text{ \AA}$$

$$q = \frac{\mu}{d} = \frac{5.227 \times 10^{-31} \text{ C m}}{1.30 \times 10^{-10} \text{ m}}$$

$$q = 4.02 \times 10^{-21} \text{ C}$$

إن الشحنة على الإلكترون،  $e$  ، تساوي  $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

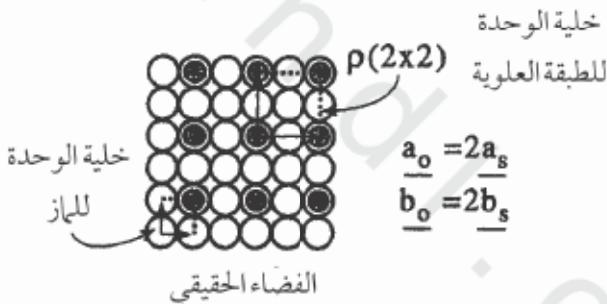
وبالتالي فإن الشحنة على ذرة المتر للكبريت هي

$$\frac{4.02 \times 10^{-21}}{1.60 \times 10^{-19}} = 0.025$$

إي 2.5% من الشحنة الإلكترونية. ونظراً أن القيمة  $\Delta\phi$  قد ازدادت، فإن هذا الفائض في الشحنة هو سالب ومتركز على الكبريت.

-٩- أحسب عدد حزم LEED المعادة التشتت من الطبقة العلوية (2  $\times$  2) p على (100) Pd عند 50 eV وتحت ظروف الإسقاط العمودي (نظام البلاديوم هو مكعب مرکز الوجه ثابت شبکية يساوي 3.89 Å). ما هي الزاوية المكونة بين الحزمة (0, 1) والعمودي للسطح؟

أولاً: لنرسم بنية الفضاء الحقيقي (انظر الشكل أدناه):



حساب  $a_s$  و  $b_s$

$$2(|a_s|)^2 = c^2$$

حيث  $c$  = ثابت الشبکية للمعدن fcc (انظر إلى الشكل رقم ١,٤١)

بما أن  $c = 3.89 \text{ \AA}$  بالنسبة ل Pd

$$|a_s| = \sqrt{\frac{(3.89)^2}{2}} = 2.751 \text{ \AA} = |b_s|$$

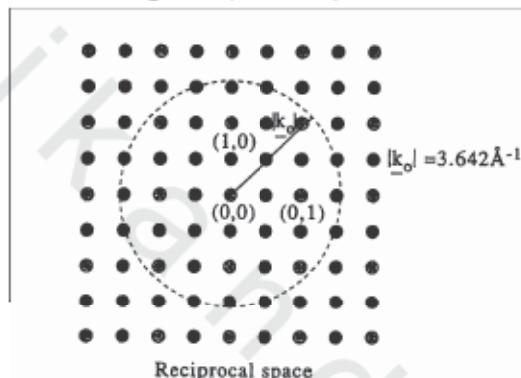
وبالتالي  $|a_s| = 2 \times 2.75 \text{ \AA} = 5.501 \text{ \AA} = |b_s|$ .

يجب بناء الشبكة المعكosa للطبقة العلوية :

$$|a_o^*| = \frac{2\pi}{|a_o|} = \frac{2\pi}{5.501 \text{ \AA}} = 1.142 \text{ \AA}^{-1}$$

$$|b_o^*| = \frac{2\pi}{|b_o|} = \frac{2\pi}{5.501 \text{ \AA}} = 1.142 \text{ \AA}^{-1}$$

تم رسم مقلوب الشبكة طبقاً للمقياس (انظر إلى الشكل أدناه) :



- بقع إضافية منضمة إلى بقع المتر
- متر نقفي

$$|a_s^*| = |b_s^*| = 2\pi/2.751 \text{ \AA} = 2.284 \text{ \AA}^{-1} = 2|a_0^*|$$

إن شبكة الفضاء المعكوس هي عبارة شبكة قضيبات عمودية لمستوي الورقة. لإيجاد عدد الحزم المنعكسة، أولاً لنحسب موجة الموجة للحزمة الساقطة :

$$|k_o| = \frac{2\pi}{\lambda}$$

والأآن لحساب طول موجة دي بروجلي ( $\lambda$ ) :

$$\lambda(\text{\AA}) = \sqrt{\frac{150.4}{E_p(eV)}} = \sqrt{\frac{150.4}{50}}$$

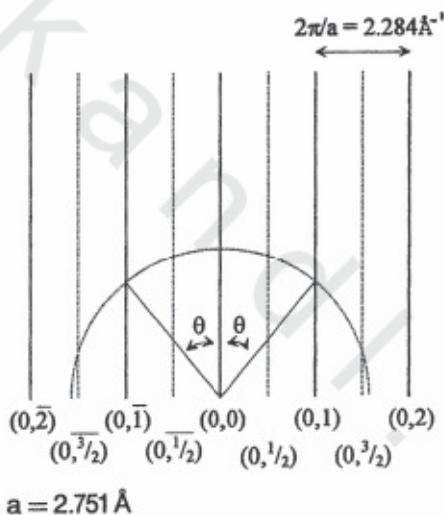
$$\lambda = 1.734 \text{ \AA}$$

$$|k_0| = \frac{2\pi}{\lambda} = 3.624 \text{ \AA}^{-1}$$

وعليه

ارسم موجة مقداره  $\text{A}^{-1}$  3.624 من أصل الفضاء المعكوس ثم أبني دائرة نصف قطرها  $|k_0|$ . كل نقاط شبكة المعكوس التي تقع داخل الدائرة ستعطي الحزم المنعكسة.  
 $\therefore$  نريد إنتاج 37 حزمة منعكسة عند  $eV .50$ .

لكي يتم إيجاد اتجاه الحزمة  $(1, 0)$ ، ارسم قطعة من الشبكة المعكosa على طول الاتجاه  $[01\bar{1}]$  وعمودية للسطح البلوري (انظر إلى الشكل أدناه).



$$\sin \theta = \left( \frac{\frac{2\pi}{a}}{3.624 \text{ \AA}^{-1}} \right) 0.630$$

$$\therefore \theta = 39^\circ$$

بالإضافة، إنه من الواضح أن سبعة حزم ستظهر في الفراغ بالنسبة لهذا الاتجاه الخاص (يقع  $k_0$  قضيبات الفراغ المعكوس عند سبعة مواقع).

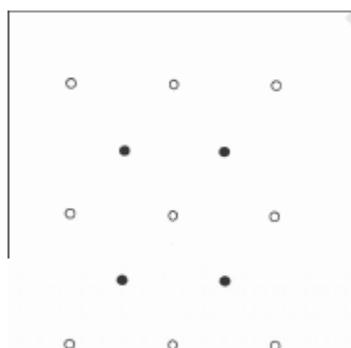
-١٠ يؤدي إمتراز  $CO_{0.5} ML$  من K على  $\{Co_{10}\}_{0}$  إلى تكوين نموذج LEED الموضح أدناه. إن تشيع سطح K المغطى بمادة CO عند K 300 لا يؤدي إلى تغير في التمايل لنموذج LEED، بالرغم من التغييرات الكبيرة التي لوحظت في أطياف (V) لحزام الطبقات العلوية. وبينت RAIRS اهتزازة استطالة كثيفة ومنفردة عند  $cm^{-1}$  1732، لمادة CO (بالنسبة ل CO على  $\{Co_{10}\}_{0}$  النقي عند ML 0.5، لوحظت حزمة عند  $cm^{-1}$  2020). إن طيف الكتلة 28 بالنسبة للتطقية CO 0.5 ML على  $\{Co_{10}\}_{0}$  النقي، أدى إلى قيمة مج منفردة عند K 398، بينما في حالة الامتراز المشترك مع K أدت إلى انخياز للقيمة القصوى للمج إلى الأعلى عند K 611 ولكن بدون تغير في المساحة المكملة تحت قمة TPD ( $\beta = 2 s^{1/2}$ ). مستخدماً للمعطيات الموضحة أعلاه :

(أ) أقترح بنية طبقة علوية للنظام الممتز - المشترك  $K / CO$ .

(ب) أوجد ارتفاع المحت  $-K$  لطاقة الارتباط CO.

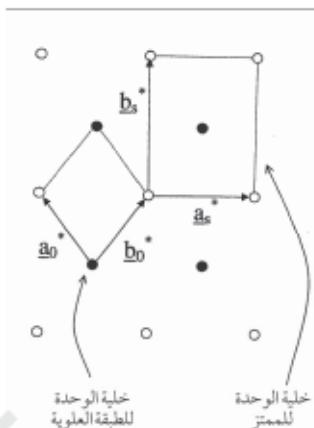
(ج) باعتبار أن البوتاسيوم ممتاز مانع لإلكترون، اقترح سبيلاً للانخياز إلى الأسفل لاهتزازة استطالة CO المحت بواسطة البوتاسيوم.

يمكن الحصول على خلية الوحدة لبنية الممتز - المشترك  $K / CO$  من نموذج LEED (انظر إلى الشكل أدناه).



ترتيب مكمل للحزام ○

يقع الطبقة العلوية ●



كتابة متجهات خلية الوحدة للفضاء المعكوس بالنسبة للطبقة العلوية بمصطلحات الماز:

$$a_s^* = -\frac{1}{2}a_s^* + \frac{1}{2}b_s^*$$

$$b_0^* = \frac{1}{2}a_s^* + \frac{1}{2}b_s^*$$

$$\therefore G^* = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

..  
تعطى بنية الفضاء الحقيقي بالعلاقة :

$$G = \frac{1}{\det G^*} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad \text{انظر المعادلة رقم (25.2)}$$

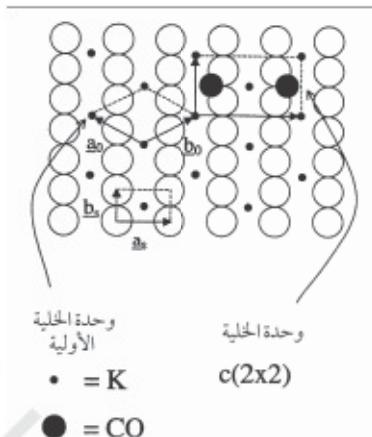
$$\det G^* = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - (\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}) = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore G = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore a_0 = -a_s + b_s \\ b_0 = a_s + b_s$$

حيث

ارسم سطح الماز واختار موقع مجوف لكل ذرة K (انظر الشكل أدناه).



إن البنية كما هي مرسومة تعطي تغطية بوتاسيوم قدرها 0.5 ML. إن خلية الوحدة  $(2 \times 2)c$  تحتوي على ذرتين من البوتاسيوم (الذرة في المركز زائد الذرات في الأركان الأربع للخلية). تحتوي الخلية أيضاً أربعة ذرات للماز. إذن، تغطية البوتاسيوم هي 4 : 2 أو 0.5 ML.

نظرًا أن المساحة المكملة تحت مقدار ضئيل من الملح تتناسب طرديًا مع تغطية السطح، يمكن القول أن تغطية  $\text{CO}_2$  في بنية المتر - المشتركة تساوي أيضًا 0.5 ML. علاوة على ظهور اهتزازة استطالة  $\text{CO}_2$  منفردة فقط، كأنها تدل على أن لكل جزيئات  $\text{CO}_2$  محیطات كيميائية متطابقة.

إضافة إلى ذلك، إن كل من النقص الكبير في انحياز تردد استطالة  $\text{CO}_2$  والانحياز الكبير في قيمة TPD القصوى تؤدي إلى اقتراح وجود تعامل بيني بوتاسيوم -  $\text{CO}_2$  قوي، أي أن  $\text{K}^+$  و  $\text{CO}_2$  في احتكاك متقارب. إذن يجب أن نضع جزيئين من  $\text{CO}_2$  داخل خلية الوحدة  $(2 \times 2)c$  في محیطات كيميائية متطابقة. إن موقع إمتياز  $\text{CO}_2$  التي تقدم أكبر "مكان" (تعاملات بينية أقل تنافراً)، هي الواقع "البعيدة عن الجسور" (انظر إلى الشكل أدناه). الوسيلة الوحيدة للحصول على موقع  $\text{CO}_2$  و  $\text{K}^+$  الحقيقة (تذكر، لقد تم

افتراض أن K تمرّكز في المجموع الرابع (هي الحسابات التي تأخذ بعين الاعتبار الجانب الديناميكي التام في طريقة LEED).

إن الاستنتاج النهائي الذي يمكن أن نعطيه حول البنية يخص توجيه أو تكيف CO. عندما تلاحظ حزمة إمتراز قوية ل CO ، فإن استخدام قاعدة الاختيار للمسطوح تسمح لنا أن نستثنى هندسة الإمتراز التي يكون فيها الجزيء في وضع "متدهون down lying" بمحور رابطة موازي للسطح.

بافتراض مج CO من الرتبة الأولى، يمكننا تطبيق المعادلة رقم (2.45) لتقدير  $E_d$  :

$$E_d = RT_p \left[ \log_e \left( \frac{AT_p}{\beta} \right) - 3.46 \right]$$

حيث  $T_p$  = درجة حرارة سرعة المجموع القصوى  $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$   $\beta$  = معامل الأسبي  $A = 10^{13} \text{ s}^{-1}$  سرعة التسخين =

على {10̄ 0} CO القي

$$E_d = (8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})(398 \text{ K}) \left[ \ln \left( \frac{10^{13} \text{ s}^{-1} 398 \text{ K}}{2Ks^{-1}} \right) - 3.46 \right]$$

$$E_d = 3.31 \text{ kJ mol}^{-1} [\ln(1.99 \times 10^{15}) - 3.46]$$

$$E_d = 105.1 \text{ kJ mol}^{-1}$$

إن هذا الارتفاع الكبير في قيمة  $E_d$  المحت بالبوتاسيوم يمكن أن يكون أاما نتيجة الزيادة في ارتباط CO بالكوبالت، وأما يكون بسبب التعامل البيئي الجانبي التجاذبي بين K و CO (أو كلاهما معاً!).

نظراً أن المنح - التراجعي back-donation للشحنة في المدارات  $2\pi$  على CO المتضيّع الرابطة C-O، فإن نموذج متافق مع المعطيات سيكون منح الشحنة من طرف K إلى الماز (وبالتالي سيصبح هو بنفسه مشحوناً موجباً) وأن الماز المانع

استرجاعياً بعض من هذه الشحنة "الإضافية" إلى المدارات  $2\pi$  على CO يؤدي إلى كل من الانخفاض في تردد استطالة CO وإلى تجاذب كهروساكن معزز بين الشحنة السالبة الفائضة على CO والشحنة الموجبة الفائضة على K (ارتفاع في  $E_{\perp}$ ).

## ثبت المصطلحات

عربي - إنجليزي

١

Surface relaxation	استرخاء السطح
Semiconductors	أشباء الموصلات
Reconstruction	إعادة بناء
Lateral interactions	الأعمال البيئية
Ostwald ripening	إكمال تنمية أستوالد
Secondary electrons	إلكترونات ثانوي
Adsorption	امتزاز
Co-adsorption	امتزاز - مشترك
Associative adsorption	امتزاز تفككي
Dissociative adsorption	امتزاز تفككي
Dynamics of adsorption	امتزاز ديناميكي
Physisorption	امتزاز فيزيائي
Chemisorption	امتزاز كيميائي

Activated adsorption	امتزاز منشط
Multilayer adsorption, desorption	امتزاز، انفصام متعدد الطبقات
Diffusion	انتشار
Electron overspill	انتشار إلكتروني
Diffusivity	انتشارية
Enthalpy of adsorption	أثنالبي الإمتزاز
X-ray diffraction	انحراف الأشعة السينية
Chemical shift (in XPS)	انحراف كيميائي (في XPS)
Phase shift	انزياح الطور
Reaction limited desorption	الانفصام المحدود للتفاعل
First order	انفصام من الرببة الأولى
BET (Brunauer-Emmett-Teller) isotherm	إيزوثيرم BET
Langmuir adsorption isotherm	إيزوثيرم إمتزاز لانجمير
Temkin isotherm	إيزوثيرم تيمكن
Fingerprinting	بصمة الأصبع
Plasmon	بلاسمون
Single crystal	البلورة المنفردة
Impact scattering	تأثير التشتت
X-ray fluorescence	تألق الأشعة السينية

Charge transfer	تحويل الشحنة
Stranski – Krastanov	ترانسكي – كراستوف
Isotopic labeling	الترقيم النظائي
Miller index	ترميز ميلر
Dipole scattering	تشتت ثنائي القطب
Multiple scattering	تشتت مضاعف
BDDH classification Brunauer Denning, Denning and Teller	تصنيف BDDH
Coverage	تغطية
Ultra high vacuum (UHV)	التوريغ العالي
Molecular orientation	تكييف جزيئي
Sticking probability	تمالية الالتزاق احتمالية الالتزاق
Electron tunneling	التمرير النفقي للإلكترون
Mobility	التنقل

ث

Core hole <sup>٨٠</sup>	ثقب اللب
Image dipole	ثنائي القطب صورة

ج

Leonard-Jones potential	جهد ليونار - جونس
Inner potential	الجهد الداخلي
Scanning probe microscopy (SPM)	جهريه الفحص الماسحة

Selvedge

حاشية ، حافة

Isosteric heat of adsorption

حرارة الإمتراز متساوي التغطية

Heat of adsorption

حرارة الإمتراز

Molecular beams

حزم جزيئية

Valence band

حزمة التكافؤ

Energy band

حزمة طاقة

Electron diffraction

حيود الإلكترونات

Low energy electron

حيود الكترون بطاقة منخفضة

Unit cell

خلية الوحدة

Work function

دالة الشغل

Van der Waals Bond

رابطة فاندرفالز

Matrix notation

رموز المصفوفة

Wood's notation

رموز وود

Emission angle

زاوية الإنبعاث

Residence time

زمن المكوث

ص

Hexagonal close packed (hcp)

السداسي المترافق

ش

Bravais lattices

شبكيات برافايا

Reciprocal lattice

الشبكة المعاكسة

Image charge

شحنة صورة

ط

Binding energy

طاقة إرتباط

Gibb's free energy

طاقة الحرجة لجيس

Monolayer

طبقة أحادية

De Broglie wavelength<sup>٨٧</sup>

طول موجة دي بروجلி

Quadrupole mass spectrometer

طيف كتلة رباعي القطب

XPS (x-ray photoelectron spectroscopy)

طيفية الإلكترون الضوئي للشعاع السيني

Ultraviolet photoemission spectroscopy  
(UPS)

طيفية الإلكترون الضوئي للشعاع

Vibrational spectroscopy

فوق البنفسجي

Thermal desorption spectroscopy (TDS)

طيفية الاهتزازية

طيفية المَح الحراري

ع

Reliability factor

عامل التحليل (و العول)

Dipole moment

عزم ثنائي القطب

Defects

عيوب

م

Incommensurate

غير متناسب

ن

Freundlich

فراندليتش

Frank-van der Merwe

فرانك فان دير ميروي

Path length difference

فرق طول المسار

Sputtering

فرقة

Real space

الفضاء الحقيقي

Reciprocal space

الفضاء المعكوس

Volmer-Weber

فولمر - ويبير

Phonon

فونون

ز

Surface selection rule (RAIRS)

قاعدة الإختيار السطحية

Henry's Law

قانون هنري

Trapping

القبض

Argon ion bombardment

قذف بآيونات الأرجون

كـ

Density of states

كتافة الحالات

Ewald sphere

كرة إيوالد

مـ

Adsorbent

ماز

Wave-vector	متجه - موجي
Reciprocal lattice vector	متجه الشبكية المعاكسة
Isostere	متساويات التغطية
Commensurate	متقاييسة
Inelastic mean free path	متوسط المسار الحر غير المرن
Stereographic triangle	مثلث ستيريويغرافي
Desorption	الج
Temperature programmed desorption (TPD)	الج بدرجة الحرارة المبرجة
Second order desorption	مج من الرتبة الثانية
Zero order desorption	مج من الرتبة صفر
Scanning Auger microscopy (SAM)	مجهرية أوجيه الماسحة
Atomic force microscopy (AFM)	مجهرية القوة الذرية
Scanning tunneling microscopy (STM)	مجهرية التفقي الماسحة
Electrostatic energy analyzer	محلل الطاقة الكهروساكتنة
Prost diagram	مخطط بروست
Surface area ٢٠٨٤٩،١٦١	المساحة السطحية
Precursor (intrinsic and extrinsic)	المسبق (الجوهري وغير الجوهرى)
Vacuum level	مستوى الفراغ
Core level ٧٢	مستوى اللب
Fermi level	مستوى فيرمي
ESCA (electron spectroscopy for chemical analysis)	مطيافية الإلكترون للتحليل الكيميائي

Auger electron spectroscopy (AES)	مطيافية الكترون أوجر
Reflection absorption infrared spectroscopy (RAIRS)	المطيافية تحت الحمراء للإمتراز-المعكوس
High resolution electron energy loss spectroscopy (HREELS) 156	مطيافية فقدان الطاقة الإلكترونية الدقيقة
Depth profiling	مظهر في العمق
Einstein equation	معادلة أينشتين
Helmholtz equation	معادلة هلمهولتز
Pre-exponential factor	المعامل الأسني
Accommodation coefficient	معامل التكيف
Body-centered cubic (bcc)	مكعب مركز الجسم
Face-centered cubic (fcc)	مكعب مركز الوجه
Adsorbate	مترز
Back-donation	منح - تراجمي
Universal curve	المنحنى العام
Surface sites	موقع سطحية
Adsorption site	موقع امتزاز
Koopman's theorem	نظرية كوبمان
Epitaxial growth	نمو طبقي
Thin film growth	نمو فيلم رقيق

ثانياً: إنجليزي - عربي

A

Accommodation coefficient	معامل التكيف
Activated adsorption	امتزاز منشط
Adsorbate	متر
Adsorbent	ماز
Adsorption	امتزاز
Adsorption site	موقع امتزاز
Argon ion bombardment	قذف بآيونات الأرجون
Associative adsorption	امتزاز تفككي
Atomic force microscopy (AFM)	مجهرية القوة الذرية
Auger electron spectroscopy (AES)	مطيافية الكترون أوجر

B

Back-donation	منح - تراجمي
BDDH classification Brunauer Denning, Denning and Teller	تصنيف BDDH
BET (Brunauer-Emmett-Teller) isotherm	إيزوثيرم BET
Binding energy	طاقة إرتباط
Body-centered cubic (bcc)	مكعب مركز الجسم
Bravais lattices	شبکیات برافیا

C

Charge transfer	تحويل الشحنة
Chemical shift (in XPS)	انحراف كيميائي (في XPS)

Chemisorption	امتزاز كيميائي
Co-adsorption	امتزاز - مشترك
Commensurate	متقاييسة
Core hole	ثقب اللب
Core level	مستوى اللب
Coverage	تغطية
De Broglie wavelength <sup>٨٧</sup>	طول موجة دي بروجلி
Defects	عيوب
Density of states	كثافة الحالات
Depth profiling	مظهر في العمق
Desorption	المج
Diffusion	انتشار
Diffusivity	انتشارية
Dipole moment	عزم ثنائي القطب
Dipole scattering	تشتت ثنائي القطب
Dissociative adsorption	امتزاز تفكيكي
Dynamics of adsorption	امتزاز ديناميكي
Einstein equation	معادلة أينشتين
Electron diffraction	حيود الإلكترونات

Electron overspill	انتشار إلكتروني
Electron tunneling	التمرير النفقي للإلكترون
Electrostatic energy analyzer	محلل الطاقة الكهروساكنة
Emission angle	زاوية الإنبعاث
Energy band	حزمة طاقة
Enthalpy of adsorption	أثنالبي الإمتزاز
Epitaxial growth	نمو طبقي
ESCA (electron spectroscopy for chemical analysis)	مطيافية الإلكترون للتحليل الكيميائي
Ewald sphere	كرة إيوالد

## F

Face-centered cubic (fcc)	مكعب مركز الوجه
Fermi level	مستوى فيرمي
Fingerprinting	بصمة الأصبع
First order	انفصام من الرتبة الأولى
Frank-van der Merwe	فرانك فان دير ميروي
Freundlich	فراندلبيتش

Gibb's free energy الطاقة الحرية جليس

## H

Heat of adsorption	حرارة الامتزاز
Helmholtz equation	معادلة هلمهولتز

Henry's Law

قانون هنري

Hexagonal close packed (hcp)

السداسي المترافق

High resolution electron energy loss spectroscopy (HREELS) 156

مطيافية فقدان الطاقة الإلكترونية الدقيقة

## I

Image charge

شحنة صورة

Image dipole

ثنائي القطب صورة

Impact scattering

تأثير التشتت

Incommensurate

غير متناسب

Inelastic mean free path

متوسط المسار الحر غير المرن

Inner potential

الجهد الداخلي

Isostere

متساويات التغطية

Isosteric heat of adsorption

حرارة الإمتراز المتساوي التغطية

Isotopic labeling

الترقيم النظائي

## K

Koopman's theorem

نظرية كوبومان

## L

Langmuir adsorption isotherm

إيزوثيرم إمتاز لانجمير

Lateral interactions

الأعمال البيئية

Leonard-Jones potential

جهد ليونار - جونس

Low energy electron

حيود الكترون بطاقة منخفضة

M

Matrix notation	رموز المصفوفة
Miller index	ترميز ميلر
Mobility	التنقل
Molecular beams	حزم جزيئية
Molecular orientation	تكيف جزيئي
Monolayer	طبقة أحادية
Multilayer adsorption, desorption	امتزاز، انفصال متعدد الطبقات
Multiple scattering	تشتت مضاعف

O

Ostwald ripening	إكمال تنمية أستوالد
------------------	---------------------

P

Path length difference	فرق طول المسار
Phase shift	انزياح الطور
Phonon	فونون
Physisorption	امتزاز فيزيائي
Plasmon	بلاسمون
Precursor (intrinsic and extrinsic)	المسبق (الجوهري وغير الجوهرى)
Pre-exponential factor	المعامل الأسوي
Prost diagram	مخطط بروست

## Q

Quadrupole mass spectrometer

طيف كتلة رباعي القطب

## R

Reaction limited desorption

الانفصام المحدود للتفاعل

Real space

الفضاء الحقيقي

Reciprocal lattice

الشبكة المعكوسة

Reciprocal lattice vector

متوجه الشبكة المعكوسة

Reciprocal space

الفضاء المعكوس

Reconstruction

إعادة بناء

Reflection absorption infrared spectroscopy (RAIRS)

المطيافية تحت الحمراء للإمتراز-المعكوس

Reliability factor

عامل التحليل (و العول)

Residence time

زمن المكوث

## S

Scanning Auger microscopy (SAM)

مجهرية أوجيه الماسحة

Scanning probe microscopy (SPM)

جهريه الفحص الماسحة

Scanning tunneling microscopy (STM)

مجهرية التفقي الماسحة

Second order desorption

مج من الرتبة الثانية

Secondary electrons

إلكترونات ثانوي

Selvedge

حاشية ، حافة

Semiconductors

أشباء الموصلات

Single crystal

البلورة المنفردة

Sputtering	فرقة
Stereographic triangle	مثلث ستيريوغرافي
Sticking probability	تمالية الالتزاق احتمالية الالتزاق
Stranski – Krastanov	ترانسكي – كراستوف
Surface area <sup>٢،٨،٩،١٦١</sup>	المساحة السطحية
Surface relaxation	استرخاء السطح
Surface selection rule (RAIRS)	قاعدة الإختيار السطحية
Surface sites	موقع سطحية

T

Temkin isotherm	ايزوثيرم تيمكين
Temperature programmed desorption (TPD)	المج بدرجة الحرارة المبرجة
Thermal desorption spectroscopy (TDS)	طيفية المج الحراري
Thin film growth	نمو فيلم رقيق
Trapping	القبض

U

Ultra high vacuum (UHV)	التفريغ العالي
Ultraviolet photoemission spectroscopy (UPS)	طيفية الإلكترون الضوئي للشعاع فوق البنفسجي
Unit cell	خلية الوحدة
Universal curve	المتحنى العام

## V

Vacuum level	مستوى الفراغ
Valence band	حزمة التكافؤ
Van der Waals Bond	رابطة فاندرفالز
Vibrational spectroscopy	طيفية الاهتزازية
Volmer-Weber	فولمر - ويبير

## W

Wave-vector	متجه - موجي
Wood's notation	رموز وود
Work function	دالة الشغل

## X

XPS (x-ray photoelectron spectroscopy)	طيفية الإلكترون الضوئي للشعاع السيني
X-ray diffraction	الخراف الأشعة السينية
X-ray fluorescence	تألق الأشعة السينية

## Z

Zero order desorption	مج من الرتبة صفر
-----------------------	------------------

## كشاف الموضوعات

- امتاز منشط ٢٧  
امتاز، مج متعدد الطبقات ١٤ ، ١٥٨  
انتشار ، ٢٤ ، ٤٨ ، ٥٧ ، ٦٠ ، ١٤٧  
انتشار إلكتروني ١٣١ ، ١٣٢  
انتشارية ٥٩ ، ٦٠  
أنسالبي الإمتاز ٣ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٨ ، ١٨١  
انحراف الاشعة السينية ٣٥ ، ١١٤  
انزياح الطور ١١٧ ، ١١٨  
المج المحدود للتفاعل ١٦٢  
المج من الرتبة الأولى ١٥٥ ، ١٥٩  
إيزوثيرم BET ١٣ ، ١٧ ، ٢٠  
إيزوثيرم امتاز ١٨٣ ، ٢٠ ، ٢٠ Langmuir  
إيزوثيرم امتاز ١٨٢ ، ١٨ Freudlich  
احتمالية الالتـازق ٢١ ، ٣٣ ، ١٦٥ ، ١٨٩  
استرخاء السطح ٤٤ ، ٤٥  
أشباء الموصلات ٣٤ ، ٤٥ ، ٤٧  
إعادة بناء ٤٥ ، ١٩٦  
الأعمال البيانية ٩ ، ١٧ ، ٦٣ ، ١٥٩  
إكمال تنمية أستوالد ٦٨ ، ٦٩  
إلكترونات ثانوية ٥٣ ، ١٥١ ٨٥  
امتاز ١ ، ٢ ، ٦٧ ، ١٨٢ ، ٩٥  
امتاز—مشترك ٦٦ ، ١٧٥ ، ١٩٨  
امتاز تفككي ٢ ، ٢١ ، ٢٨ ، ١٨٥ ، ١٩٢  
امتاز تجمعي ٢ ، ٣ ، ١٦٣ ٤  
امتاز فيزيائي ١٩ ، ٢٣ ، ٢٢ ، ١٦٨  
امتاز كيميائي ١٩ ، ٢٣ ، ١٦٨

١

- تشتت الطبقات ١١٣ ، ١١٧ ، ١٨٧ ، ١٩٥
- تصنيف ١٦ Brunauer
- تفطية ١ ، ٣ ، ٦ ، ١٠ ، ٢٧ ، ٢٠
- التغريغ الخارق ٤٧
- تكيف جزيئي ٢٠١
- التمرير النقي للالكترون ٧٩
- التنقل ١٤٥ ، ٩٠ ، ٨٠ ، ٥٩
- ثقب اللب ١٤٥ ، ٩٠ ، ٨٢ ، ٥٢
- ثنائي القطب صورة ١٧٩ ، ١٧٤
- جهد ليونار - جونس ٢٨ ، ٢١
- الجهد الداخلي ١١٦
- مجهرية الفحص الماسحة ١٢٠
- حافة ٤٤ ، ٦٨ ، ٨٨ ، ١٥٢
- حرارة الامتياز ١٠ ، ١٢ ، ١٣ ، ٦١
- حزم جزيئية ٧٩ ، ١٦٤ ، ١٨٩ ، ١٩٧
- ايزوثيرم ١٨ Temkin
- بصمة الأصبع ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٥
- بلازمون ٥٢ ، ٥٦ ، ١٣٩
- البلورة المنفردة ٣٥ ، ١٠٩ ، ١٩٧
- تأثير التشتت ٨٥ ، ٩٦ ، ١١٣ ، ١٤٣ ، ١٩٥
- تألق الأشعة السينية ٨٩ ، ٩٠
- تحويل الشحنة ٣١ ، ٨٦ ، ١٣٧
- سترانسكي - كرستوف ٩٤
- الترقيم النظائي ١٦٢
- ترميز ميلر ٣٥ ، ٤٠ ، ٤٣
- تشتت ثنائي القطب ١٧٩ ، ١٨٠
- تشتت مرن وغير مرن ٨٥ ، ٩٨ ، ١٤٣
- تشتت الإلكترونات ٩٩ ، ١٠٣ ، ١٠٤
- ١٠٨

- س**
- السداسي المتراص ٦١، ٣٩، ٣٥، ٣٥ ٨٠، ٥٤، ٥١، ٤٨، ٣١، ٢٩، ٢٩
- ش**
- شبكيات برافيا ٣٩ ١٤٣، ٨٣، ٨٠ حزمة التكافؤ
- الشبكة المعاكسة ١٠٨، ١٠٢ ٨٠ حزمة أولية
- شحنة صورة ١٣٤، ١٣٣، ١٣٠، ١٣٤ ١٧٣ حزمة ساقطة
- ط**
- طاقة إرتباط ١٤٦، ٥٨، ١٩٨ ٧٩، ٧٥ انحراف الإلكترونات
- طاقة الحرارة الجيسيس ٦٩، ١١ ١٣٣ انحراف الكترون بطاقة
- طبقة أحادية ١، ١٣، ١٦، ٧٤، ٣ منخفضة ١٢١، ٧٩
- خ**
- خلية الوحدة ٩٩، ٧٢ ١١٢، ١٨٥، ٢٠٠ دالة الشغل
- د**
- طيف كتلة رباعي القطب ١٥٢ ١٣٧، ١٥٠، ٥٢، ١٣٣ دالة الشغل
- مطيافية الإلكترون الضوئي للشعاع السيني ٧٩ ١٩٣ طول موجة دي بروجلي
- ر**
- رابطة Van der Waals ٦٣، ١٨ رموز المصفوفة ٧٤، ٧٢، ١٩٢
- رموز وود ٧٣، ٧٤، ١١٢ رموز وود
- ذ**
- زاوية الإنبعاث ٥٦، ٨٦، ١٨٨ زمن الاستبقاء ٢٣
- مطيافية الإلكترون الضوئي للشعاع فوق البنفسجي ١٣٨
- مطيافية الاهتزازية ١٧٣

- مطيافية المَجِ الحراري ١٥٨، ٧٩
- قذف بآيونات الأرجون ٤٨، ٩٦
- كثافة الحالات ١٤٢، ١٤٠
- كرة إيوالد ١١٥
- ماز ١، ١٨٦، ١٧٤، ٩٤، ٧٤
- متوجه—موجي ١٠٦
- متوجه الشبكية المعكوسة ١٠٢، ١١٢
- متباويات التغطية ١٣، ١٢، ١٨١
- متوسط المسار الحر غير متقارن ٧٠
- المرن ٥٣، ٨٨، ٥٥، ١٧٠
- مثلث ستيريغرافي ٤١، ٤٢
- المَج ٣، ٢٨، ١٦٤، ١٦٢، ٢٠٠
- المَج بدرجة الحرارة
- المُبرمجة ١٥٩، ١٥٢
- مج من الرتبة الثانية ١٥٧
- مج من الرتبة صفر ١٥٧
- مجهرية أوجيه الماسحة ٨٩، ١٨٦
- كتاف المَج الحراري ١١٩
- عزم ثانوي القطب ١٣٣، ٦٧، ١٧٩
- عيوب ٣٣، ٤٨، ٦٨، ١٢٥، ١٢٦
- فرانك فان دير ميرولي ٩٤ (Frank-van der Merwe)
- فرق طول المسار ٥٦، ١١٧، ١٨٦
- فرقة ٤٨، ٩٦
- الفضاء الحقيقي ١٩١
- الفضاء المعكوس ١٩١، ١٩٧
- فولر- ويبر ٩٤، ٩٥
- فنون ٥٢، ١٣٩، ١٧١
- قاعدة الإختيار السطحية ١٤٨، ١٧٣
- قانون هنري ٥، ٢
- القبض ١٦٥، ١٦٣، ٢٥

- المعامل الأسني مختلف ١٢٧  
 ، ٧٨ ، ٧٧ Propst
- معامل التكيف ٢٤  
 مكعب مركز الجسم ١٨٥  
 مكعب مركز الوجه ١٩٥  
 منح - تراجمي ٢٠١ ، ٣٢  
 المنحنى العام ٥٥  
 موقع سطحية ٣٣  
 موقع امتياز ١ ، ٥ ، ١٨ ، ٣٥ ، ٥٧ ، ٦٢  
 موقع علوية ١٧٧ ، ١٧٨
- ٥**
- نظيرية Koopman ١٤٥ ، ٨٢  
 نمو طبقي ٩٤ ، ٩٣ ، ١٨٧  
 نمو فيلم رقيق ٩٤ ، ٩٣
- مجهرية القوة الذرية ١٢٧  
 مجهرية النفق الماسحة ١٢٠ ، ١٢٢  
 محلل الطاقة الكهروساكنة ٨٤  
 المساحة السطحية ٢ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٥  
 المسبق (الجوهري وغير الجوهرى) ٢٣  
 مستوى الفراغ ١٤٥ ، ٨٠  
 مستوى اللب ٨٧ ، ٨٣ ، ٨٥ ، ٨٧ ، ٨٨  
 مستوى فيرمي ٢٩ ، ١٣٠ ، ١٤٥ ، ١٥١
- مطيافية الإلكترون للتحليل ٧٩  
 الكيميائي مطيافية الكترون  
 أوجيه ١٨٦ ، ٩٥ ، ٧٩  
 المطيافية تحت الحمراء للإمتياز-  
 المكوس ١٧٢ ، ١٧٤  
 مطيافية فقدان الطاقة الإلكترونية  
 الدقيقة ١٧٦
- مظاهر في العمق ٩٦  
 معادلة أينشتين ١٣٩  
 معادلة هلمهولتز ١٣٣